

A ライセンス発行時説明資料

1. 電子顕微鏡解析ステーション ナノ構造解析グループの担当者が実験室に来て対応することは出来ない。
2. 装置の状況を常に監視し、異常があったら直ちに使用を中止し、実験室の壁に貼ってある緊急連絡先に電話する。つながらない場合は、下記に連絡をする。自己判断で対応してはならない。

NIMS 内線：PHS 2486（竹口）

e-mail：tem@nims.go.jp

3. 習得していない操作をしてはならない。
4. NIMS 職員以外は、夜間の使用はできない。
5. 不具合を発生させた場合（不注意を含む）は、ライセンスをデグレードする、或いは、ライセンスを取り消すことがある。
6. 予約は、1セッションとしてカウントされる。最多4セッションまで予約できる。
7. 装置トラブルなどにより実験途中でも利用を終了していただく場合がある。

Attention for A-license user

1. During out of work hours, the staff of Electron Microscopy Analysis Station, Nanostructural Characterization Group will not be able to come to the laboratory to help you for technical problems.
2. You must keep monitoring the instrument when you use it. If you find any abnormality, stop using it immediately and call to the emergency contact number on the wall of the laboratory. If you have difficulty getting through to it, send an e-mail or call to below. Do not try to fix the problem by yourself.

Inside NIMS : PHS 2486 (Takeguchi)

e-mail : tem@nims.go.jp

3. Do not try an operation which you have not learned yet.
4. Users outside of NIMS are not eligible for use during night time session hours.
5. In case of any trouble because of your mistakes or carelessness, your license may be downgraded or taken away.
6. The reservation is counted as one session. Total 4 sessions at the most can be reserved.
7. In some cases, you may be required to terminate your usage even during the experiment, due to equipment trouble and so on.